(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平9-502292

(43)公表日 平成9年(1997)3月4日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ		
G05D	3/12	305	0360 - 3H	G05D	3/12	3 0 5 Z
	7/06		0360-3H		7/06	7.

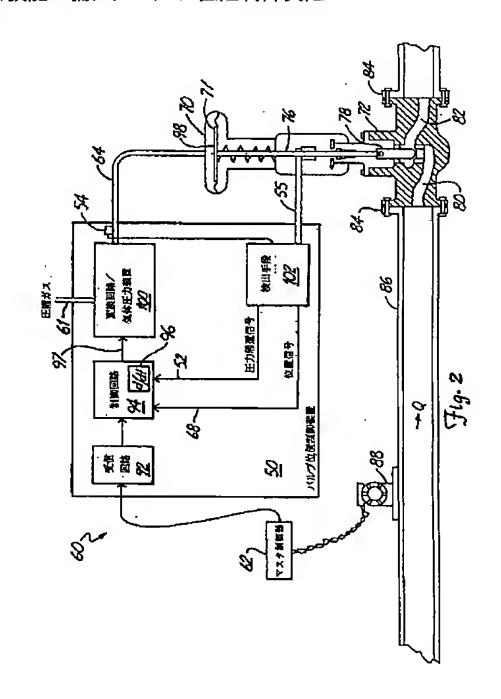
審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 36 頁)

(21)出願番号 特願平7-507565	(71)出願人	ローズマウント インコーポレイテッド
(86) (22)出顧日 平成6年(1994)7月14日		アメリカ合衆国 55344 ミネソタ州、エ
(85)翻訳文提出日 平成8年(1996)2月23日		デン プレイリー、テクノロジー ドライ
(86)国際出願番号 PCT/US94/07914		プ 12001
(87)国際公開番号 WO95/06276	(72)発明者	レンズ, ガリー エー.
(87)国際公開日 平成7年(1995)3月2日		アメリカ合衆国 55346 ミネソタ州、エ
(31)優先権主張番号 08/112,694		デン プレイリー、ミストラル レイン
(32)優先日 1993年8月25日		6536
(33)優先権主張国 米国 (US)	(72)発明者	プラウン, グレゴリー シー.
(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE,		アメリカ合衆国 55361 ミネソタ州、ミ
DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M		ネトンカ、ジョゼフ ポイント ロード
C, NL, PT, SE), BR, CA, CN, JP, R		5921
U	(74)代理人	弁理士 平木 道人 (外2名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 圧力フィードバック、動的補正、および診断機能を備えたバルブ位置制御装置

(57)【要約】

本発明では、バルブ位置制御装置(50)はマスタ(62)からセットポイントを受け取り、バルブ(72)を制御するバルブアクチュエータ(70)へ制御圧力を供給する。バルブ位置制御装置(50)内の検出回路(102)は、バルブ(72)の位置および制御圧力を検出する。バルブ位置制御装置(50)内の制御回路(94)は、検出された圧力および位置の双方を利用して、制御圧力を発生させる気体圧力部(100)へコマンド出力を供給する。



【特許請求の範囲】

1. バルブと機械的に連結されたバルブアクチュエータへ制御圧力を供給するバルブ位置制御装置において、

所望のバルブ位置を表す入力を受信するために通信ループに接続された受信手 段と、

プロセスを表す複数の状態変数であって、その一つはバルブ位置を表し、他の一つは制御圧力を表す状態変数を出力する検出手段と、

加圧された空気源およびコマンド出力を受入れ、コマンド出力の関数として制御圧力を発生する変換手段と、

検出手段および受信手段と接続され、所望のバルブ位置、検出された位置、および検出圧力の時間微分値の関数としてコマンド出力を提供する制御手段とを具備したバルブ位置制御装置。

- 2. 前記変換手段は、直線磁気アクチュエータおよび偏向ジェットパイロットステージを有する気体圧力変換手段を具備したことを特徴とする請求項1に記載のバルブ位置制御装置。
- 3. 前記制御手段は、検出された状態変数の関数として変化する少なくとも一つのPID定数を有する、適応制御アルゴリズムを利用することを特徴とする請求項1に記載のバルブ

位置制御装置。

- 4. バルブ位置を表す前記状態変数は温度補正されることを特徴とする請求項1 に記載のバルブ位置制御装置。
- 5. 前記検出手段は、力を検出するセンサをさらに具備したことを特徴とする請求項4に記載のバルブ位置制御装置。
- 6. 検出手段に接続されてバルブの特性を格納し、格納したバルブ特性および少なくとも一つの状態変数の関数として診断出力を提供する診断手段をさらに具備したことを特徴とする請求項1に記載のバルブ位置制御装置。
- 7. バルブと機械的に連結されたバルブアクチュエータへ制御圧力を供給するバルブ位置制御装置において、

所望のバルブ位置を表す入力を受信するために通信ループに接続された受信手 段と、

プロセスを表す複数の状態変数であって、その一つはバルブ位置を表し、他の一つはバルブを駆動するために必要な力を表す状態変数を出力する検出手段と、

加圧された空気源およびコマンド出力を受入れ、コマンド出力の関数として制御圧力を発生する変換手段と、

検出手段および受信手段と接続され、所望のバルブ位置、検出された力の時間 微分値、および検出位置の関数としてコ

マンド出力を提供する制御手段とを具備したバルブ位置制御装置。

8. バルブと機械的に連結されたバルブアクチュエータへ制御圧力を供給し、通信ループを利用してマスタと通信するバルブ位置制御装置において、

所望のバルブ位置を表す入力を受信するために通信ループに接続された受信手 段と、

バルブに影響を及ぼす物理的パラメータとして、バルブ位置を含む物理的パラメーター式を検出する検出手段と、

検出手段および受信手段と接続され、所望のバルブ位置および検出されたバル ブ位置の関数としてコマンド出力を提供する制御手段と、

加圧された空気源およびコマンド出力を受入れ、コマンド出力の関数として制御圧力を発生する変換手段と、

物理的パラメータの一つによって影響を受けるバルブ特性を格納し、かつ検出された物理的パラメーター式のうちの選択されたひとつを受信し、検出された物理的パラメータおよび格納されたバルブ特性の関数としてコマンド出力を補正する補正手段とを具備したバルブ位置制御装置。

9. 前記受信手段はループを介してバルブ特性を受信するよ

うに適合され、格納されるバルブ特性はバルブ位置の関数としてバルブを流れる 流量であり、補正手段は検出された流量および格納された流量特性の関数として コマンド出力を補正することを特徴とする請求項8に記載のバルブ位置制御装置

- 10. 前記検出手段はバルブを駆動させるために必要な力を検出するセンサを有し、格納される特性は位置の関数であるバルブの力特性であり、前記補正手段は検出された力および格納された力特性の関数としてコマンド出力を補正することを特徴とする請求項8に記載のバルブ位置制御装置。
- 11. 検出された位置に関する値は温度の影響を補償されることを特徴とする請求項8に記載のバルブ位置制御装置。
- 12. 前記検出された物理的パラメーター式の一つは制御圧力であり、この制御圧力は空気バネの影響を補償されることを特徴とする請求項8に記載のバルブ位置制御装置。
- 25. バルブのバネと機械的に連結されたアクチュエータのダイアフラムへ制御 圧力を出力するバルブ位置制御装置であって、前記バルブ位置制御装置が弁棒を 第1の制御圧力およびこれに相応する第1の弁棒位置と第2の制御圧力およびこ れに相応する第2の弁棒位置との間で駆動するためにバルブのバネが予荷重を必 要とするような、バルブ位置制御装置に

おいて、

第1および第2の制御圧力、並びにこれらに相応した弁棒位置を表す情報を受信する手段と、

バルブ位置および制御圧力を検出する手段と、

空気源を供給され、コマンド出力の関数として制御圧力を発生する変換手段と

検出された位置および制御圧力を受信し、第1および第2の制御圧力、ならびにこれらの制御圧力の間の値に相応するコマンド出力を供給し、予定の弁棒位置において検出された制御圧力を格納し、格納された制御圧力、第1および第2の制御圧力、並びにこれらに相応した位置の関数として予荷重力を供給するベンチセッティング手段と、

マスタへ予荷重力を送信する手段とを具備したことを特徴とするバルブ位置制御装置。

26. 前記ベンチセッティング手段は、次式にしたがってバネ定数を演算することを特徴とする請求項25に記載のバルブ位置制御装置。

$$K_{S} = \{ (P_{S} - P_{R}) A_{E} - F_{S} - F_{D} \}$$

$$/ (Y_{S} - Y_{O})$$

但し、 Y_s はストローク量が100%のときのバルブ位置、 Y_o はストローク量が0%のときのバルブ位置、 A_E はダイアフラムの実効面積、 P_s はストローク量が100%のときの制御圧力、 P_R はストローク量が0%のときの制御圧力、 F_s は静止摩擦力、 F_D は運動摩擦力である。

27. 前記バネ定数はアクチュエータ内の空気バネの影響を補償されることを特徴とする請求項26に記載のバルブ位置制御装置。

【発明の詳細な説明】

発明の名称

圧力フィードバック、動的補正、および診断機能を

備えたバルブ位置制御装置

本特許の明細書の説明部分は、著作権保護の対象となる内容を含んでいる。米国特許・商標庁の特許ファイルや記録のとおりに特許文献や開示を、誰もがそっくり複製することに対しては、著作権の所持者は異議を唱えられないが、その他については全ての著作権が留保される。

発明の背景

本発明は、プロセス変数に影響を及ぼすバルブを制御するためのバルブ位置制 御装置に係り、特に、マイクロプロセッサを備えたバルブ位置制御装置に関する

品質検査の必要性から、バルブ位置制御装置が動作する際の精度、動的性能および安定性を改善すると同時に、リアルタイムで診断結果を制御室へ提供することにより、事故による休業や、不必要に計画されたバルブ保守に煩わされることなく、保守やプラント停止の時期を予測できるようにしたいという要望がある。プロセス制御産業では種々のタイプの位置制御装置が利用

されている。ある種の位置制御装置はアクチュエータと機械的に連結されているが、他の装置はアクチュエータを内蔵している。アクチュエータはバルブを物理的に位置決めするための手段であり、それは電気式、油(流体)圧式または空気(気体)圧式のいずれであっても良い。電気式アクチュエータは、バルブを位置決めするためのモータを制御する電流信号を有する。油圧式アクチュエータはバルブを位置決めするために、油の充填された手段を有する。

プロセス制御産業では特に周知なように、空気圧式アクチュエータはピストンまたはスブリングとダイアフラムとを組み合わせて構成されている。用途次第で、また制御の統合レベルに応じて、位置制御装置は所望のバルブ位置を表す各種型式の入力を制御装置から受入れる。第1の型式は4~20mAまたは10~50mAの電流入力であり、第2の型式は電流信号に重畳されるデジタル信号であ

り、第3の型式は"フィールドバス(Fieldbus)"あるいは"モッドバス(Modbus:登録商標)"などの完全なデジタル入力である。これとは別に、位置制御装置は所望のバルブ位置を表す $3\sim15PSI$ (ポンド/平方インチ)の空気圧入力を受け取るかもしれない。

同様に、統合レベルや用途に応じて、位置制御装置は異なる型式の出力を有する。ある種の位置制御装置はモータへ電流出力を供給するが、他の位置制御装置は応答の早い油圧信号を出力する。最も標準的な位置制御装置の出力は0~200PSIの空気圧である。本明細書で用いられる位置制御装置という文言には、適用できるならば、これら全ての分野の装置に搭載されるものや、各種の入力および出力や、これらに関連したバルブ位置決め用の手段を含んでいる。

バネとダイアフラムで構成された最も標準的はアクチュエータでは、ダイアフラムは位置制御装置から出力された圧力で撓み、その結果、バルブ位置を変化させるための制御弁棒や回転部材に力やトルクがそれぞれ作用する。ほとんど全ての位置制御装置は、位置信号を出力するために機械式または電子式の位置センサを具備し、一部の位置制御装置は、位置信号をマイクロプロセッサで構成された自身の制御部へフィードバックする。バルブを位置決めするための力を提供する固有の手段が何であるかにかかわらず、マイクロプロセッサで用いられる制御アルゴリズムを有する位置制御装置は公知である。現存の位置制御装置はループの動的応答性は改善するが、帯域幅は制限されている。このために、それらの用途

は、タンク内のレベル(液面)や反応装置内の温度を制御するような、低速制御ループに制限されてしまう。

バルブの理想的な動的位置制御を実現する上での障害の一つは、バルブ特性(本明細書中では、流量と弁棒位置または角度との関係と定義される)が公表されたバルブ特性から5%程度外れることである。このような理想的ではない特性として代表的なものは、制御バルブの3つの主要な特性、すなわち直線性、同一割合、および急速開弁である。さらに、回転式あるいはスライド式の弁棒を用いるバルブでは、アクチュエータによってバルブに与えられる力とバルブを通過する

流量とが非直線関係を示すことがあり、本来的に直線性を有する位置制御装置で 制御することは、たとえ本発明の弁棒に関する帰還技術を用いたとしても難しい

実際、ロータリバルブではバルブ内のボール/バタフライ部分に、流れによって誘起される動的トルクが作用するので、流量対トルク関数が単調でなくなる。バルブ部材は日毎に摩耗するので、これによっても同様に制御ループが理想的ではなくなる。実際には、ループがあらゆる状態で安定状態を保つように摩耗を補償するために、新たに設置されるループは"脱調"させられるか、あるいは故意に理想的ではない制御

定数が割り当てられる。静的および動的制御の精度に関するこれらの問題が組み合わさるので、バルブに関連したループの動作停止は産業にとって好ましくなく、かつ費用もかさむ。

電力研究所では、各制御バルブの寿命がわずか1週間でも伸びれば、電力事業体は毎年4億米ドルを節約できると試算している。大部分のプラントは、費用がさらにかさむ上に危険な緊急停止を避けるために、定期点検でバルブを監視して修理したり、摩耗したパッキングやバルブの部品を交換するための操業停止を計画する。バルブの正常(完全)性を監視する診断システムが知られているが、これは一般的に、プロセスから切り離されたバルブの問題点を診断するように構成されている。リアルタイムで制御する1つのバルブが診断能力を制限してきた。

位置制御装置、制御バルブ、およびアクチュエータは、ベンチセッティングと呼ばれる、時間を浪費する行程で組み立てられて装置内に適正に組み込まれる。ベンチセットの間中、オペレータはバルブの最大移動位置(ストローク位置と呼ばれる)、最小移動位置(ゼロと呼ばれる)、限界停止、およびスティフネス・パラメータを手動で設定する。各設定は相互に独立していないので、上記工程は繰り返し的になる。

したがって、帯域幅が向上し、動的位置決め精度が改善され、かつバルブやアクチュエータ全性に関する情報を提供するリアルタイムでの診断も可能な、マイ

クロプロセッサで制御されてベンチセットを簡単に行なえるバルブ位置制御装置 が必要である。

発明の要約

本発明では、バルブ位置制御装置は、バルブに機械的に連結されたバルブアクチュエータへ、バルブの位置を表す信号、コントローラから受信した所望の位置のセットポイント、および検出された制御圧力の時間微分値の関数として制御圧力を供給する。位置制御装置は、セットポイントを受け取るために電流ループに接続された受信手段と、バルブ位置および制御圧力を検出する検出手段と、供給された空気圧源を、位置制御装置内で制御回路から受け取ったコマンド出力の関数として、制御圧力に変換する変換手段とを含んでいる。本発明の他の実施形態では、バルブ位置制御装置は、バルブの性能に関する状態変数一式を検出する検出回路を含む位置フィードバック装置を含む制御回路を有している。位置制御装置は、バルブの特性を格納し、この格納されたバルブ特性および選択された状態変数の一つの関数として出力を提供する診

断回路を含んでいる。格納されるバルブ特性の例としては、位置と流量との関係 、トルクと位置との関係、およびトルクと流量との関係曲線がある。

本発明のさらに他の実施形態では、位置制御装置は、アクチュエータのバネに加える適切なバネ予荷重力を示す出力を提供するために、特定の制御圧力およびこれらに相応した位置をサンプリングしている間に、制御圧力を初期の制御圧力と最終の制御圧力との間で変化させ、さらに初期の制御圧力へ戻すベンチセット制御回路を含んでいる。本発明のさらに他の実施形態では、バルブ位置制御装置は、コマンド出力の関数として制御圧力を出力する変換回路へコマンド出力を提供する位置フィードバックを実行する制御回路を有している。位置制御装置は、バルブの性能に関する状態変数一式を検出する検出回路を含んでいる。位置制御装置は、物理的パラメータの一つによって影響されるバルブ特性を格納し、検出された物理的パラメータおよび格納されたバルブ特性の関数としてコマンド出力を動的に補償する補正回路を含んでいる。

図面の簡単な説明

図1は、従来技術のバルブ位置制御装置を含む制御ループの制御フローチャートである。

図2は、マスタおよび、バルブと機械的に連結されたアクチュエータに接続された、本発明によるバルブ位置制御装置のブロック図である。

図3は、マスタおよび、バルブと機械的に連結されたアクチュエータに接続された、本発明によるバルブ位置制御装置のブロック図である。

図4は、急速開弁され、流量変化が直線的かつ同一割合である弁の弁棒位置を流量の関数としてプロットした図である。

図5Aは、バタフライ弁の単位トルクを角度位置の関数としてプロットした図であり、5Bは、パイプ内でのバタフライ弁の平面図である。

図6は、マスタおよび、バルブと機械的に連結されたアクチュエータに接続された、本発明によるバルブ位置制御装置のブロック図である。

図7は、バルブ位置と流量との関係を、弁座の摩耗具合の関数としてプロット した図である。

図8は、アクチュエータのトルクと移動角距離との関係を、弁座の摩耗具合の関数としてプロットした図である。

図9は、携帯型通信機および、バルブと機械的に連結されたアクチュエータと 通信する、本発明によるバルブ位置制御

装置のブロック図である。

好ましい実施例の詳細な説明

一般的に、位置制御装置はレベル(液面、水面)や温度のような比較的低速のプロセス制御ループ内で当該ループの性能を改善するために利用される。従来技術の典型的な電気空気式位置制御装置の制御ブロックでは、図1に示したように、内側カスケード(縦続)ループ20は、制御器のセットポイント24と位置センサのフィードバック26との差を発生する誤差発生器22、電流/圧力変換器28、バルブ30に接続されたアクチュエータ、および位置センサ32を具備している。符号34で一括して示した外側ループ34は、所望のセットポイント3

8とプロセス42の状態を代表する測定結果40との差を演算する誤差発生器3 6、ならびにカスケードループ20およびプロセス42に直列接続された制御器 44を具備している。

図1に示した全体のシステムは、通常、カスケードループ20として示した位置制御装置の帯域幅が、外側ループ34の帯域幅の少なくとも4倍以上であれば安定する。調整の難しいループでは、その率を高く設定しなければならない。従来技術のループは、動作を広い条件範囲で安定させるために、

故意に脱調されるか、あるいは理論上(理想的)とは異なるように調整される。 さらに、このような調整はオーバーシュートを最小限に抑えるためにも好ましい 。しかしながら、一般的な弱減衰システムの比例帰還を備えた2次のシステムで は、帯域幅が広がるとオーバーシュートも増える。

図2に示したような、本発明に基づいて作成されたバルブ位置制御装置50では、圧力帰還信号52の導関数は、帯域幅に影響を及ぼすことなくオーバーシュートを減少させるために必要なレート帰還を供給する。すなわち、プロセスループ内でのダンピング量によって良好に制御されたオーバーシュート量は、図1に示したループとは異なり、バルブ位置制御装置50の帯域幅を狭めることなく減ぜられる。図2において、符号60で代表して示したプロセスループは、制御室内に設けられて所望のバルブ位置信号をバルブ位置制御装置50へ2線式電流ループで送出するマスタ62を含んでいる。なお、電流ループは2線式に限らず、3線式あるいは4線式電流ループ等の他の伝達ループであっても良い。

位置制御装置50は、圧縮ガス61の供給を受けると、制御圧力64を、マスタ62から送出される所望のセットポイントおよび2つの変量、すなわち制御圧力信号52の導関数

と検知された位置信号68の関数として出力する。制御圧力64は、弁棒の直線 動作によって制御されるバルブ72と機械的に連結されたアクチュエータ70へ 圧縮空気を供給する。なお、本発明ではバルブ72の代わりにロータリーバルブ を用いても良い。アクチュエータ70は、制御圧力用の圧縮空気によって押され ると弁棒76を下方へ推進させるように撓むダイアフラム71を具備している。 弁棒76は弁プラグ78に固着され、弁プラグ78が完全に閉じられると第1通 路80と第2通路82との間の流れが止まる。バルブ72は流量Qが流れるパイ プ86とフランジ84を介して連結されている。送信機88は流量Qを測定し、 流量を表す信号をマスタ62へ送信する。

位置制御装置50内では、受信回路92が4~20mAの信号をマスタ62から受け取るが、携帯用通信機からその信号を受け取るようにしても良い。電流の大きさは所望のバルブ位置を表すが、センサ選択コマンドおよびデータを含むデジタル情報が、例えば"HART"(登録商標)のようなプロトコルに従って、あるいは"DE", "BRAIN"(登録商標), "Infinity"、または"Modbus"(登録商標)等のデジタルプロトコルを用いて電流上に重畳

されるようにしても良い。臨界制御のために、位置信号 68 はマイクロプロセッサ内で温度補償される。代案として、マスタ 62 は、例えば "フィールドバス (Fieilbus)" のような完全なデジタルプロトコルを位置制御装置 50 との通信に利用する。

このような構成によれば、他の構成よりも柔軟性が向上し、かつ接続の簡便化が達成される。なぜならば、マスタは変量の必要性を認識する必要がなく、またプロセス変量を要求する必要もなく、その結果、変量を要求している現場装置に当該変量を送信する必要がなくなるからである。このように、プロセス変量が送信機88と位置制御装置50との間で直接的に伝送されるようにすれば、ループ60内での遅延が大幅に減少し、位置制御装置50を例えば流量制御のような高速制御ループへ適用できるようになる。

制御回路94はコマンド出力97を、回路92から出力された所望のセットポイント、位置信号68、および圧力信号52の関数として出力する。回路94内の時間微分回路96はレイト帰還信号、換言すれば圧力信号52を時間で微分した導関数を、回路94内の制御アルゴリズムのために出力する。本発明の他の実施例では、圧力信号は診断および/また

は動的な誤差補正信号として有用なので、圧力信号をレイト帰還信号として用いることは好ましが、力あるいはトルク信号でも足りる。制御回路94は、低消費電力のCMOSマイクロプロセッサ、あるいはその他の、PID定数を精密に調整するために圧力、位置、力、パッキング、および弁座の摩耗などに関する検出された有効信号を利用する、適応性のある制御アルゴリズムを利用することによって、電力消費や帯域幅が改善された適宜の技術で構成することが望ましく、これによりループ脱調が除去される。

位置制御装置 50 は、もっぱら直流 $10\sim15$ V、 $4\sim20$ mA(フィールドバス用では 9 V、9 mA)をマスタ 62 から供給されて動作するので、本発明の全ての実施例において電力消費が関心事となる。このため、位置制御装置内のデジタル回路が動作する箇所での静電容量および周波数は最小にされなければならない。静電容量および周波数に関する懸念の他にも、位置制御装置 50 は、共に $4\sim20$ mAで動作する圧力変換器および空気位置制御装置へ電流を供給するための電力を最小にする。この結果、従来は最大で 40 mAを消費していたバルブ制御が、今では最大で 20 mAを消費するに過ぎない。変換回路/気体圧力装置 100 は 0

~200PSIの圧縮ガス61を供給され、本発明と同一の譲渡人が所有しているブラウン(Brown)の米国特許第4534376号に開示されたローズマウント社製の電流/圧力変換装置3311のような、相互に直線的な磁気式アクチュエータおよび偏向ジェットパイロットステージを利用して、回路94から出力される制御信号の関数として制御圧力64を供給する。検出手段102は、圧力センサ54および機械式位置センサ55から出力される各信号を検出し、これをデジタル信号に変換して制御回路94へ出力する。

非減衰の固有周波数(したがって、帯域幅)に影響を与えることなくオーバーシュートを減少させるという第1の効果に加えて、レイト帰還がもう一つの効果をもたらす。各アクチュエータは、広範囲の空気コンプライアンスを有する、符号98で代表して示した可変の内蔵型の負荷ボリュームを有している。このように低流量バルブと共に利用され、直径の比較的小さいアクチュエータは、大型の

制御弁と共に用いられるアクチュエータよりもコンプライアンスが小さい。従来 技術の位置制御装置では、変動する負荷ボリュームに適合してその安定性を保証 するために、制御アルゴリズムにおけるゲインは手動で調整されなければならな かった。しかしなが

ら、本発明では、大きなアクチュエータのコンプライアンスに合わせてゲインが 予め調整されており、小さなコンプライアンスに対してはゲイン調整が不要であ る。その理由は、小さなアクチュエータではレイト帰還量が必然的に小さいから である。

位置制御装置が小さな負荷ボリュームを介してアクチュエータと連結されていると圧力の変化率が大きくなるので、位置制御装置の実効ループゲインは、過度のオーバーシュートやリンギング(過渡的振動)、そしてリミットサイクリングを防止するために過渡期間中は減ぜられる。位置制御装置が大型の負荷ボリュームでアクチュエータと連結されていると圧力の変換比率は小さくなるので、位置制御装置の実効ループゲインは、過渡期間中高いままである。圧力のレイト帰還量を制御アルゴリズムの比例ゲインおよび積分動作と適正にバランスさせることにより、アクチュエータの負荷ボリュームはオーバーシュートを最小に保って帯域幅を最小にしながら、広い範囲で調節される。

図3において、制御ループ200はパイプ202内の流量Qを制御する。送信機204は流量を検出し、この信号を一対の撚線ワイヤでマスタ制御器206へ 伝送する。制御器

206は、信号を他の一対の撚線ワイヤ208でバルブ位置制御装置210へ伝送する。位置制御装置210は、アクチュエータ216を介して制御圧力212をバルブ214へ供給する。アクチュエータ216内のダイアフラム220は制御圧力によって撓み、流れQ内に設けられた弁プラグ224に固着された摺動弁棒222にバネ力を作用させる。この結果、プラグ224が更に推進されて通路を塞ぎ、流量Qが減ぜられる。流量を増やすためには、バネ力によってプラグ224が上昇して再設定されるように制御圧力が排気される。

位置制御装置210は受信回路228、制御回路230、変換回路/気体圧力装置232、検出回路234、ならびに補正回路236を含んでいる。検出回路234は、制御圧力を検出するための圧力センサ238、バルブ位置を検出するために弁棒222と結合された機構部分240、および力またはトルクを検出するためのロードセル242にそれぞれ適当に接続されている。しかしながら、力あるいはトルクは、コストおよび電力消費を低減させると共に、ロードセル242に関連する構成を簡素化するために、好ましくはアクチュエータのダイアフラム面積で圧力センサ238の出力を除算することによって検出される。精密制御の要求に応じる

ため、力に関する検出信号はダイアフラムとケースとの間の空気の体積によって得られる空気バネ効果によって修正される。本発明の全ての実施例においては、可動連結部を有せずに連続的な信号出力が得られる非接触位置センサ、例えばLVDTセンサ、RVDTセンサ、あるいはホール効果センサが最も好ましい。マルチプレクサ回路246は、受信回路228から受け取ったコマンドに基づいて、入力されたセンサ信号のいずれか1つを選択的に補正回路236へ供給する。

受信回路228はマスタ206から4~20mAの信号を受け取るが、携帯用通信機から信号を受け取るようにしても良い。回路228は、実質的に回路92と同様に動作する。制御回路230は、所望のバルブ位置を代表するデジタル信号を回路228から受け取ると共に、バルブ位置を代表する、検出された位置信号229を受け取ると、電気制御信号231を、回路230内にセットされた適宜のPID定数の関数として供給する。変換回路/気体圧力装置232は、0~200PSIで供給される空気を受け入れ、標準的な電流一圧力変換技術、例えば前記ローズマウント社製の電流/圧力変換装置3311を用いて、位置制御装置のノズルに制御圧力212を発生させる。

補正回路236は、低消費電力のCMOSマイクロプロセッサで構成され、バルブ214の特性を記憶するための不揮発性記憶手段250を内蔵していることが望ましい。第1のモードでは、バルブ214に固有の一般的な情報として、例

えば全開状態の位置や全閉状態の位置、あるいは制御圧力212の許容最高および最低圧力が記憶手段250に格納される。前者のデータはバルブの過剰駆動あるいは駆動不足を補正し、後者のデータは、過度の高加圧または加圧不足を補正する。

第2のモードでは、バルブ214に関して実験室でテストされた流量およびトルクの測定値が補正され、受信回路228を介してマスタ206から記憶手段250〜転送保存される。あるいは、測定された特性をEEPROMのような不揮発性のメモリに記憶し、その後、これを位置制御装置210に読み込ませるようにしても良い。このようにして、位置決めはプロセスで使用されるバルブの特種な非線形特性に適合される。

非常に精密な位置制御で利用される第3の動作モードでは、最初に流量およびトルク特性が記憶手段250に記憶され、その後、バルブが作動している間に動的に更新される。この

モードでは、データが各動作ポイントでサンプリングされるのにつれて、測定された特性(データ)は各ポイントごとに記憶手段250に保存され、その後に更新される。これら全てのモードにおいて、袖正回路236は、記憶されている特性を検出手段234によって実際に検出された物理的パラメータと比較し、比較結果に応じてコマンド出力231を補償する。記憶された諸特性は、バルブが作動している間、動的に更新される。

このように格納される特性の一つは、位置の関数としてバルブ214を通過する流量である。この流量は次式で与えられる。

 $Q = C \cdot (DP/SG)^{1/2}$

ここでQは流量、 C_v はバルブ係数、DPはバルブの両側での圧力差であり、またSGはパイプ内の流体の比重である。図4の符号A,B,Cは、それぞれ急速開放弁、直線開放弁、および等パーセント弁の、3種類の弁の一般的な流量と弁棒位置との関係を示した図である。比重の関数である一組の特性曲線が記憶手段250に記憶される。

補正回路236は、検出された流量を代表する信号を送信機204から受け取り、検出された流量に対応する、格納されている位置を、検出された位置と比較する。補正回路は、演算増幅器加算点技術を利用して、実際に検出された位置と、検出された流量に基づいて予測された位置との偏差に応じてコマンド出力231を補正する。このモードでは、プロセス変数を要求したり受け取ったりするために必要な時間が位置制御装置の空気圧のための応答時間に比べて長くなると、位置制御装置の有効帯域幅は少なくなるかもしれない。例えば600msというような、非常に長い伝送遅延を招く装置では、位置制御装置の帯域幅は必然的に狭くなる。しかしながら、フィールドバス(Fieldbus)のような通信プロトコルでは、要求および検索時間として1msしか必要としないので、目標位置制御装置の帯域幅としては、12~20Hzが確保される。

格納される2番目の特性はバルブ214の位置対トルクの関係である。位置制御装置は本質的に非線形素子であるので、トルクと位置との関係が直線的とならない領域ではバルブ位置の制御が難しい。いくつかのロータリーバルブでは、トルクと位置との関係は非直線的というよりも、むしろ非単調的

である。図5Aは、図5Bに示したような、パイプ402内に装備された回転バルブ400の、トルクと移動角距離との関係例を示した図であり、曲線404はバルブを開く際のトルクを移動角距離の関数として表しており、曲線406はバルブを閉じる際の特性を表している。この特徴によって得られる精度は、特に中心動作点のまわりを回転する制御弁に有用である。なぜなら、これらのバルブは、バラバラで相互に関係のない動作特性の間で連続的に切り替えられ、制御に関して特別の問題を抱えているからである。

このモードでは、補正回路236は単位距離(弁棒式バルブの場合)または単位角度(ロータリーバルブの場合)だけバルブを動かすのに必要とされるトルク信号を受信し、これを、現在の検知位置または角度において必要とされる、格納されている力と比較する。補正回路236は、実際に検出された位置に対する、検出された力に基づく予測位置の偏差に基づいてコマンド出力231を補正する。格納される3番目の特徴は、測定されたトルクとバルブ214の流量特性との

関係である。このモードでは、補正回路236は、ロードセル242から伝送された検出トルクを、所望の流量Qにおける格納済のトルクと比較し、両者の偏差に基づいてコマンド

出力231を補償する。

時間が経過してバルブパッキング244が劣化し、弁座246からリークを始めると、これらによって、位置の関数としてのバルブ流量が変化する。このモードでは、初期の流量対位置の特性曲線が前記したように記憶手段250に記憶されているが、これらは動的に更新される。例えば、位置と流量曲線との関係が選択されたとき、前記特性曲線上の前の動作位置を更新するために、送信機204から通知された、それぞれの新しい動作位置での検出流量が格納される。更新された曲線の大きな不連続部分間を補間するために、標準的な補間アルゴリズムが利用される。流量とこれに対応する検出位置出力が時間経過にともなって格納されるので、位置制御装置の動的な流量対位置特性を反映した新しい特性曲線が形成される。これらの特性曲線の、時を追った変更修正は、動的補正を格納されているトルク特性のリアルタイムでの更新と関連付けられたものとし、かつ正確な静的位置決めに必須のものとする。前述の例は流量制御のループを表しているが、温度、pH、上流および下流側のプロセス圧力、並びに動作限界でのバルブ位置(例えば、リミットスイッチ)のような、他の種々の物理変量の制御にも同様の手法がに適用で

きることは明らかである。

図6において、制御ループ300は、送信機304、マスタ306、位置制御装置310、アクチュエータ314、およびバルブ316によって構成され、前に図3に関して説明した方法と実質的に同じ方法でパイプ302内の流量Qを制御する。位置制御装置310は、受信回路330、送信回路358、制御回路332、変換回路/気体圧力装置334、検出回路336および診断回路338によって構成されている。受信回路330は、前記受信回路228と実質的に同じ方法で通信する。受信回路330は、バルブ特性を格納するために記憶手段35

4~1つの出力信号を提供すると共に、診断回路338で利用する検出信号を選択するために、選択用マルチプレクサ352~他の出力信号を提供する。制御回路332は、バルブ位置を表す位置信号333および受信回路330から出力された所望のバルブ位置信号の両方を受け取ると、電気的コマンド出力335を、回路332に記憶されているPID定数の関数として出力する。

変換回路/気体圧力装置334は、0~200PSIで供給される空気を受け入れ、標準的な電流-圧力変換技術を利用して、制御圧力312を位置制御装置ノズルから提供する。

検出回路336は、位置制御装置310のノズル出口における制御圧力312を 検出するための圧力センサ340、バルブの位置を検出するために弁棒344と 連結された機構部材342、力を検出するロードセル346、キャビテーション やバルブパッキングのノイズを検出する音響センサ348、およびパイプ302 内の有機化学物質から発散される気化物質を検出するフューギティブエミッション(fugitiveemission)センサ350と接続されている。バルブの能力に関連した物理的パラメータを検出する他のセンサとして、例えば、上流側および下流側の温度やプロセス圧力を検出するセンサや、過度の開位置および閉位置を検出するリミットスイッチや、プロセス変量を直列制御ループへ供給するセンサなどの他のセンサも付加することもできる。マルチプレクサ回路352は、回路330から受け取ったコマンドに応じて、各センサからの入力信号のいずれかを選択的に診断回路338へ出力する。送信回路358は、警報および診断データをマスタ306へ送信する。

診断回路338は、CMOS構造の低消費電力のマイクロプロセッサで構成し、バルブに関する物理的パラメータを格納する不揮発性の記憶手段354を内蔵していることが望ま

しい。特性は、ある範囲の許容値あるいは上限に関連した唯一の期待値の形である。期待値は、2線ループ308を介してマスタ306から記憶手段354へ書き込まれる。マスタ306は、典型的には制御室内に配置されたループ制御装置

であるが、"HART"(登録商標)やフィールドバス(Fieldbus)といった通信プロトコルによって通信する携帯用の通信機であっても良い。比較器356は、期待される物理的パラメータを検出された物理的パラメータと比較し、送信回路358へ診断出力を提供する。

診断出力は、バルブ314が臨界制御ループ内で不適正に位置決めされた場合のように、素早く応答するための、回路358を介してマスタ306へ送信される警報や警告であっても良いが、通常状態でマスタ306へ伝送されたり、あるいは保守整備が要求されたときに評価するためのポーリングに有効な値であっても良い。弁座の摩耗もバルブ漏れの一因となるので保守整倫を計画する上で重要である。例えば、バルブ弁座での漏れは、急速開放バルブやバルブ位置を少し調整しただけで流量が大きく変化してしまうようなバルブにとって特に重大である。図4の曲線Aは急速開放バルブの特徴を表しており、漏れ量に相当する定数分だけ上方へ移動され

ている(鎖線曲線D)。弁座漏れは、プラグ356が弁座360に完全に着座している状態で、液体が通路353a, 353b間を流れときに生じる。

漏れを評価する一つの方法は、製造時において完全に着座したバルブに対応する位置の値、あるいは最後の保守整備時における着座位置の値を記憶しておくことである。弁座360が摩耗するにしたがって、プラグ356は次第に低い位置で着座することになる。診断回路は、バルブが着座した状態で検出された位置値を、記憶されているバルブ着座位置の値と比較する。両者の差が、予め記憶されている限界値を超えていると、弁座の摩耗量がマスタ306へ伝送される。漏れを評価するもう一つの方法は、製造時におけるバルブ316のバルブ特性を、摩耗して漏れの生じた後に収集された他のバルブ特性と比較することである。図7において、最初の製造時、または最後の保守整備時に収集されたバルブ316についての位置対流量特性が符号Aの曲線で示されている。破線の曲線Bは、使用後のある時期に収集された同じ特性を表している。特性は動的に収集され、バルブが動作する各位置ごとに求められる。X軸方向における両者の差は漏れ量を表し、これは回路358を介してマスタ306へ通知

される。

バルブのパッキングに関する不良診断も、好ましいバルブ保守のために重要である。この診断モードでは、パッキングが締め直されなければならない累積距離を表す値が記憶手段354内に格納される。格納された値は、移動された累積距離(ロータリーバルブの場合は、移動角度)と比較され、移動した累積距離が締め直しを必要とする距離を越えた時、回路358がマスタ306に対して診断出力を送信する。

パッキングや弁座の腐食に関する他の測定尺度は、バルブを開くために要する力の、時間経過に伴う低下である。図8において、曲線Aは、新品または最終のメンテナンス時のバルブのアクチュエータトルク対角距の関係を表しており、曲線Bは、その後の時期でのバルブについて同じ関係を表している。X軸方向における両者の差は、バルブを開く際に必要な力の差を表している。両者の差が、予め記憶されている限界値よりも大きいと、アクチュエータの力に関する値がマスタ306へ送信される。

バルブトリム(すなわち、弁棒とケージ組立体)の"かじり"や焼付きの発生 を検知することも保守整備のスケジュールを立てる上で重要である。このモード では、力の信号が診

断回路338で利用されるために選択され、力が過度であることを表す基準値と比較される。検出された力信号が、格納されている力の基準値を上回ると、力の値が回路358を介してマスタ306へ通知される。格納されている他の特性は、完全に開放または閉塞されているソレノイド弁に関するものである。これらは、ループを安全状態へ移すような臨界制御の用途においては、普通のことである。ソレノイドバルブは長期間使用しないと動かなくなってしまう傾向にある。このモードでは、制御回路332が開位置コマンドおよび閉位置コマンドを、プロセスが応答できるレートよりも早いレートで交互に送出する。この結果、ソレノイドバルブは必要なときに動作できるようになる。検出回路336内で検出された位置信号によりソレノイドが非応答であることが判明すると、診断メッセージがマスタ306へ送信される。

格納されている他の特性は、製造直後または前回のバルブ使用期間中に測定された化学エミッションの濃度レベルである。このケースでは、診断回路338はエミッションセンサ350からの出力信号を受信し、有機化学物質の濃度が、格納されている上限値を越えると、この濃度値がマスタ306〜送出される。その代わりに、化学的濃度を表す値がマスタ

306へ送出されても良い。弁棒およびケージ組立体(すなわち、バルブトリム)のキャビテーションや完全性をも本発明によって診断することができる。音響センサ348によって検出された周波数スペクトルが、パイプ302内でのキャビテーションノイズまたはバルブトリムからのノイズを表す、格納された周波数スペクトルと一致したとき、キャビテーション値またはトリムの摩耗値が回路358を介してマスタ306へ通知される。トリムの振動が5~200Hzの範囲で発生するのに対し、キャビテーションノイズは10MHz以上の周波数で発生するので、より低い周波数で他のパイプから発生しているノイズと容易に区別することができる。

アクチュエータの部品の破損も診断することができる。このモードでは、コマンド出力335が変化したときに検出されている位置信号が一定になる場合に、アクチュエータのダイアフラムの破裂、弁棒の損傷または供給圧力の閉塞が認識される。診断回路338は、コマンド出力335が予定時間以上にわたって予め設定された量だけ変化しているにもかかわらず、検出された位置信号が一定であるときに、警報または警告を送る。

温度(熱的)履歴も、例えば位置制御装置内の電子部品の

ように、しばしば故障したり修理に時間を要するようなバルブの部品の予防的な保守整備の計画立案の手助けとなる。このモードでは、診断回路338は異なったカテゴリの熱的事象を記憶手段354に記録し、このデータを回路358を介してマスタ306へ提供する。例えば、ある位置制御装置の部品では、相対湿度100%、華氏150°Fの環境で動作させたときに"故障が発生する平均時間"(MTBF)として1.9年が予測されている。保守整備は、前回の保守整備

からMTBFの1.9年が経過する前に計画されることができる。

データは、記憶手段354のほんの一部分のみしか利用しないように計算された特定の時間間隔で格納されて転送(upload)されるので、記憶手段354の僅かな部分だけがこの機能に専有されるに過ぎない。新たに格納されるデータは前のデータに上書される。位置制御装置310も現場装置上での記録装置(データロガー)として機能する。このモードでは、プロセスの動特性および位置制御装置の応答を記録するために、回路338は短い期間だけの関連プロセス変数を取り込む。記録された情報は、プロセスのモデル構築およびプロセスの異常収集のために回路358を介してマスタ

306へ転送される。プロセスと位置制御装置の動特性はいずれも類似した記録モードにあるので精密なモデル構築が可能である。バルブの保守整備時における状態変数は、転送および保守整備の計画のために記録される。

位置制御装置内での適当なバネ予荷重力を設定するためにベンチセット動作が 実行される。通常の動作では、バルブが制御対象のプロセスに合わせて精密に構成されるように、ストローク位置(すなわち、100%の位置)、ゼロ位置(0%の位置)、限界停止およびアクチュエータバネのスティフネスに関しては初期設定が必要である。このプロセスは、検出された弁棒の位置および検出された制御圧力がオペレータにとって利用できないので、反復的であって時間を浪費し、従来技術の位置制御装置では、通常完了するまでに1ないし4時間を要した。

本発明では、ベンチセット動作は従来技術よりも更に効率が良く精密である。 図9では、位置制御装置500はベンチセットモードで動作し、このとき位置制 御装置500は、アクチュエータ504とは機械的に接続されているがプロセス からは切り離されたバルブ筐体502と機械的に連結されている。位置制御装置 500はベンチセットコマンドを携帯用

通信機508から受信し、ベンチセットするパラメータを携帯用通信機508へ 転送するが、携帯用通信機508の代わりに適正に構成されたパソコンを用いて も良い。 2線ケーブル522に接続された受信回路520は、通信機508から受け取ったコマンドを解釈し、これを、ベンチセット制御回路526および送信回路528に接続された共通バス524へ送出し、ベンチセットデータをマスタ508に通信可能なフォーマットに変換する。制御回路526は、アナログ回路でも実現可能であるが、不揮発性の記憶手段530を内蔵したCMOSマイクロプロセッサで構成されるのが望ましい。制御回路526は、既知のI/P技術を利用して制御圧力を発生する変換回路/気体圧力装置542へ電気的なコマンド出力を提供する。検出回路532は、位置センサ536を介してバルブ502内での弁棒534の位置を検出し、圧力センサ538は制御圧力540を検出する。

ベンチセッチ動作の最初の段階では、アクチュエータ504を切り離して摩擦力の影響を取り除いた状態で、バネ506のバネ定数が演算される。オペレータは、バルブ502のみに位置制御装置500が接続された状態で、ベンチセットコマンドを受信回路520を介して回路526へ送

出する。次いで、オペレータは、受信回路 5 2 0 を経由して制御回路 5 2 6 で使用される所望の初期制御圧力 P_0 および最終制御圧力 P_{100} をマスタ 5 0 8 から入力する。制御回路 5 2 6 は、検出された位置信号を表示させるために、この位置信号を送信回路 5 2 8 を介してマスタ 5 0 8 へ送る間に、気体圧力装置 5 4 2 に指示して圧力を P_0 と P_{100} との間で変化させる。制御回路 5 2 6 は、圧力 P_0 および P_{100} に対応した検出位置を格納し、これらを記憶手段 5 3 0 へ格納する。バネ定数 K_s は次式に基づいて回路 5 2 6 で演算される。

$$K_{S} = \{ (P_{S} - P_{R}) A_{E} - F_{S} - F_{D} \}$$

$$/ (Y_{S} - Y_{O})$$

ここで、 Y_s は100%ストローク時のバルブ位置、 Y_o は0%ストローク時のバルブ位置、 A_E はダイアフラムの実効面積、 P_s は100%ストローク時の制御圧力、 P_R は0%ストローク時の制御圧力である。精細な制御が要求される場合には、バネ定数は空気バネ定数を用いて同様に演算される。バルブ502をアクチュエータ504へ接続した後、摩擦力およびバネ506の予荷重力が測定される。オペレータ

は、0%および100%の行程(Y_o および Y_{100})に対応する弁棒の位置、装置内のライン圧力 P_L 、および弁プラグが着座した後でバルブ502に加えなければならない圧力の大きさに関連した弁座圧力の安全係数 S_M を入力する。

次に、回路526が次式で表される静止摩擦力Fsおよび

弁棒の動きに逆らう運動摩擦力 F_D を演算して格納する。

$$F_{S} = (P_{M} - P_{R}) A_{E} - F_{D}$$

$$F_{D} = (P_{D} - P_{U}) A_{E} / 2$$

従来技術の位置制御装置のベンチセット動作のなかで最も時間を要し、繰り返しの多い部分は、バネ506の力を変化させる弁棒上のナット544を手動で調節することによってバネ予荷重を設定するオペレータの作業である。アクチュエータおよび弁に接続されている位置制御装置の力バランスの等式は導き出すことができ、また、所望の位置に対する解 Y_s を求めることができる。回路526内で演算される等式は以下の通りである。

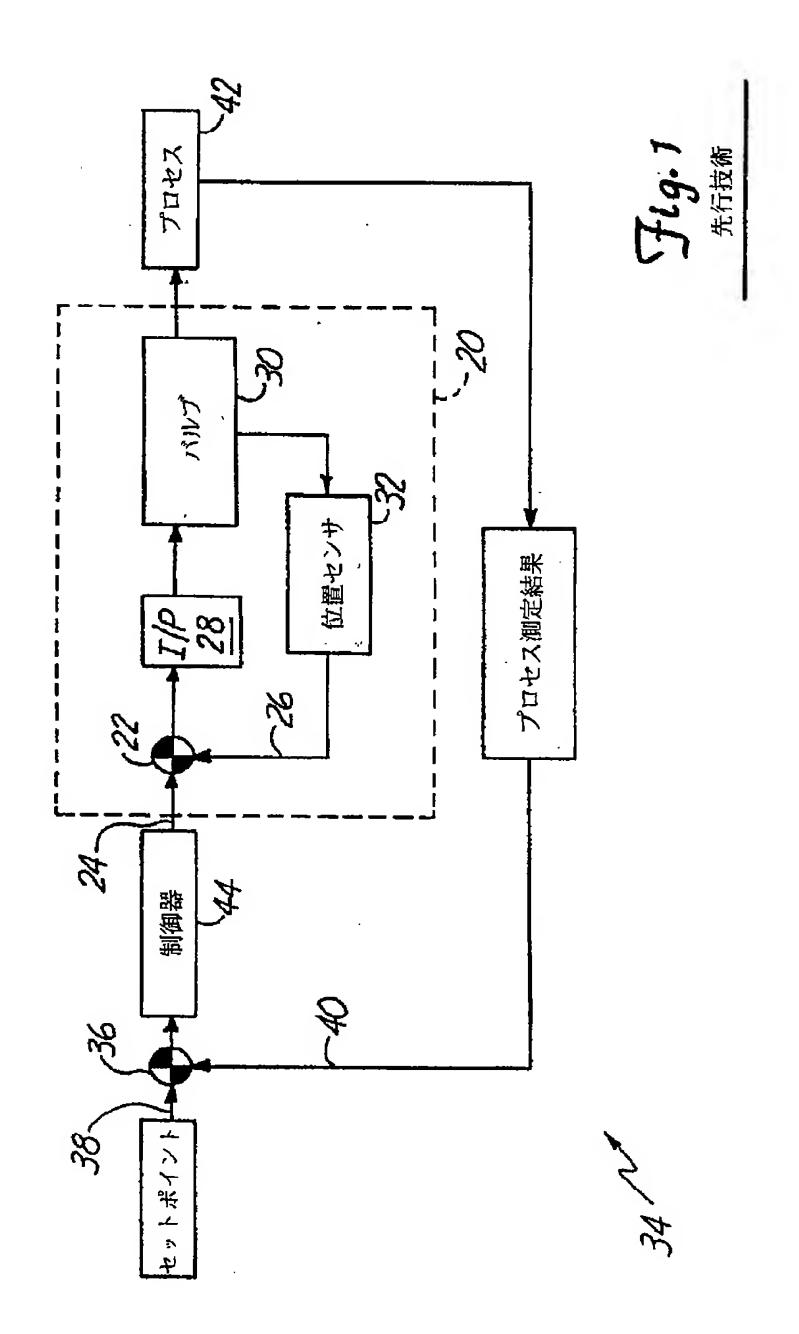
$$Y_s = \{F_f + F_i + P_L A_v - A_A (P_o - P_{100})\}$$

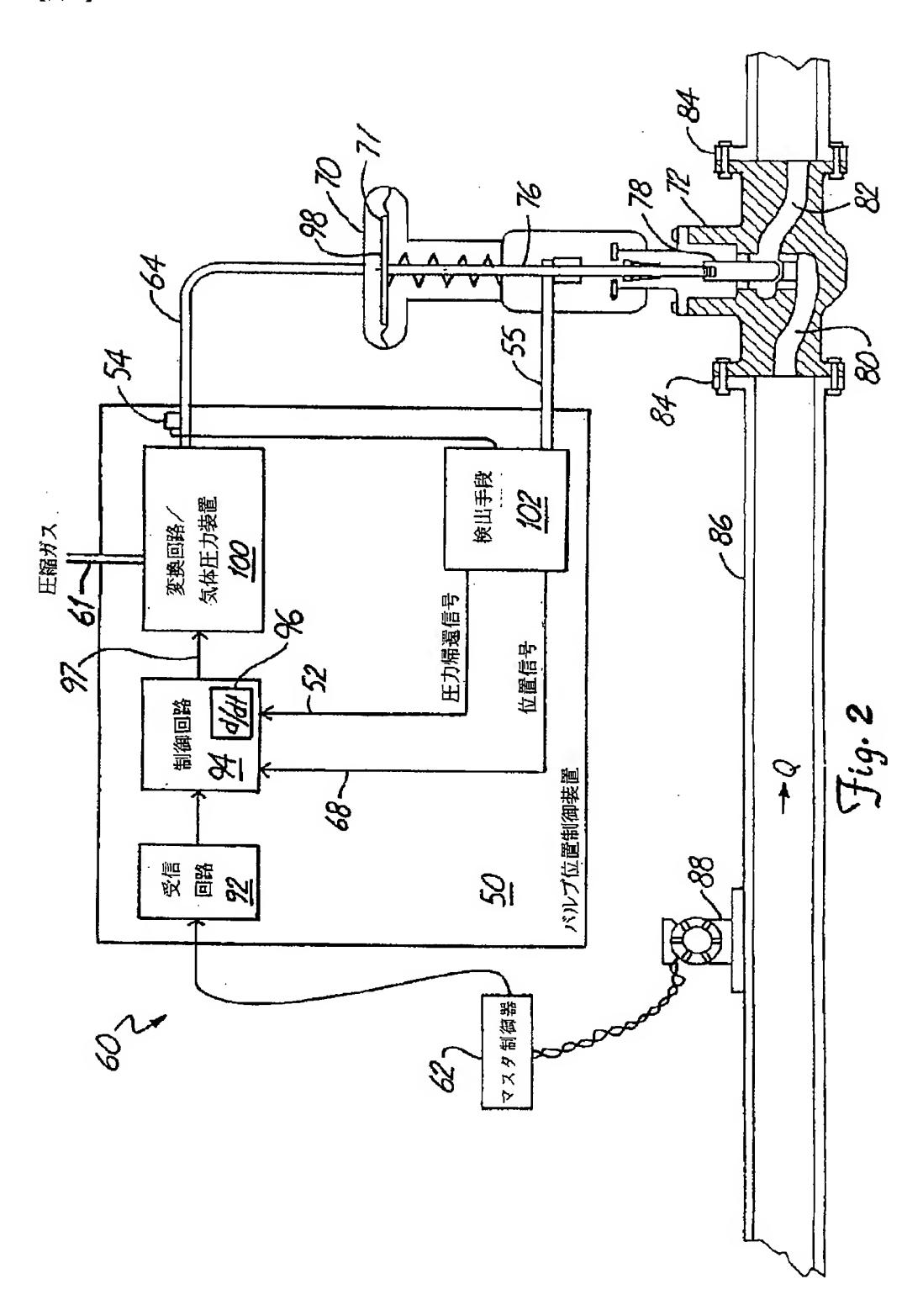
$$/K_s + Y_o - Y_{100}$$
ここで、 $A_A (アクチュエータダイアフラムの実効面積)$

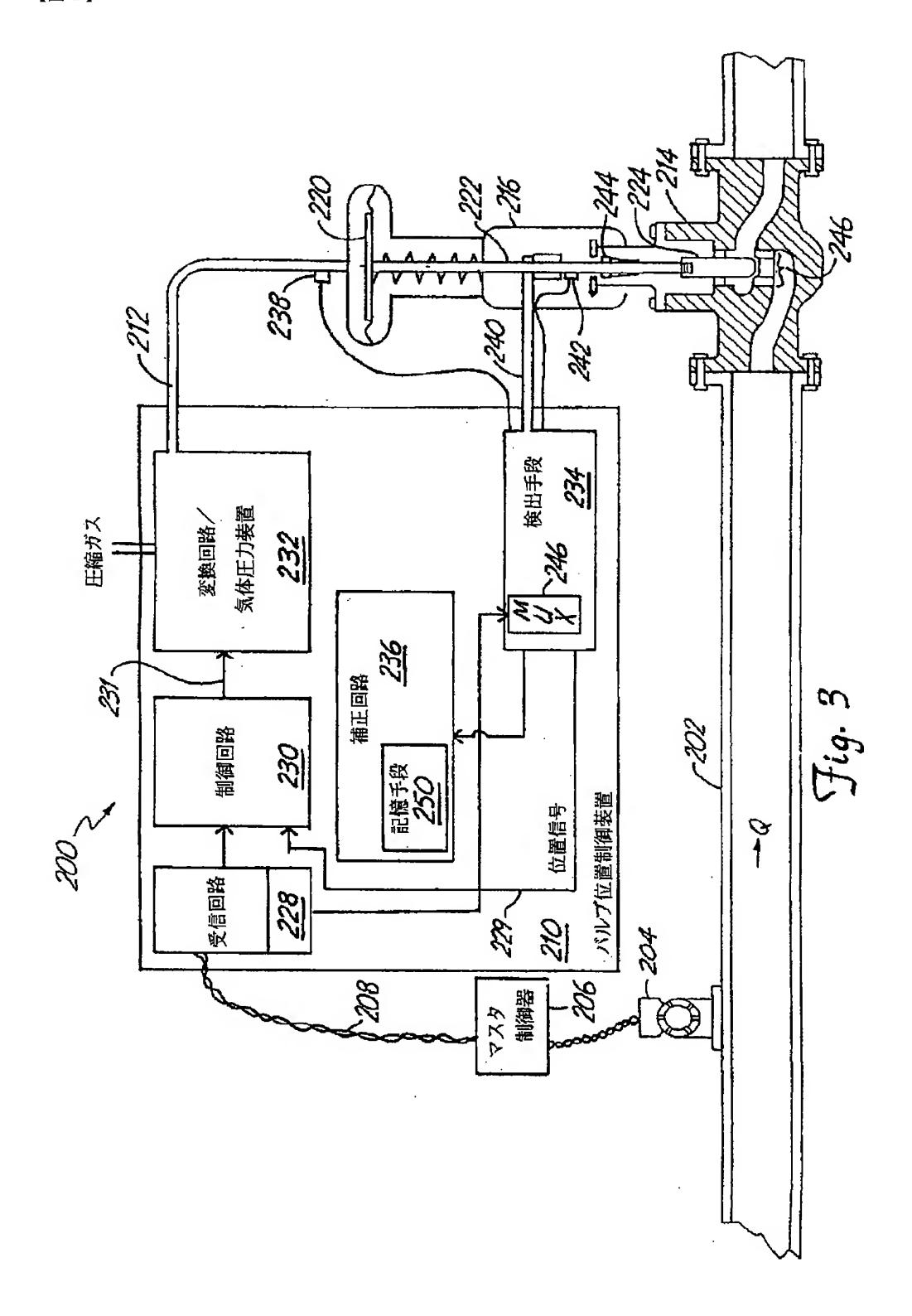
以外の全符号は前に定義された通りである。量Ysは、特定の制御圧力およびこ

れに相応する弁棒の位置で必要な予荷重を得るためにナット544が位置決めされなければならない所望の弁棒位置である。ナット544を手動調整している間中、検出された位置信号は送信回路528を介して通信機508へ送信され、要求されている弁棒の移動行程調整のパーセンテージとして表示される。

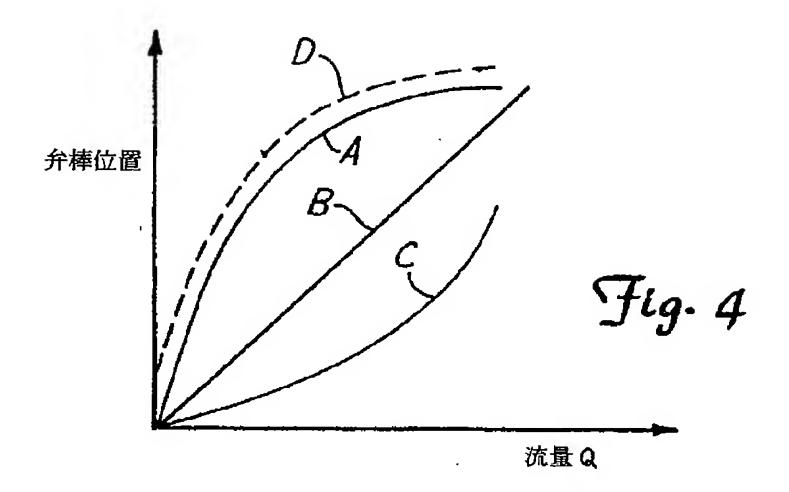
本発明は好ましい実施例を参照して説明されたが、当業者は本発明の精神および範囲から逸脱することなく形式や詳細の変更ができることを認識できるであろう。



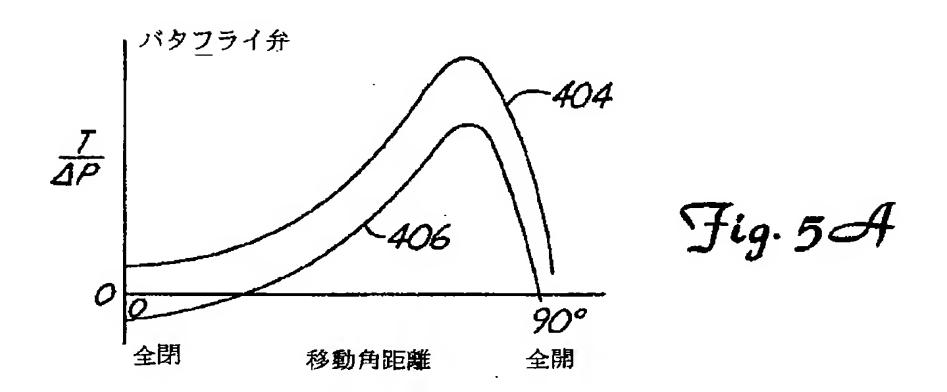


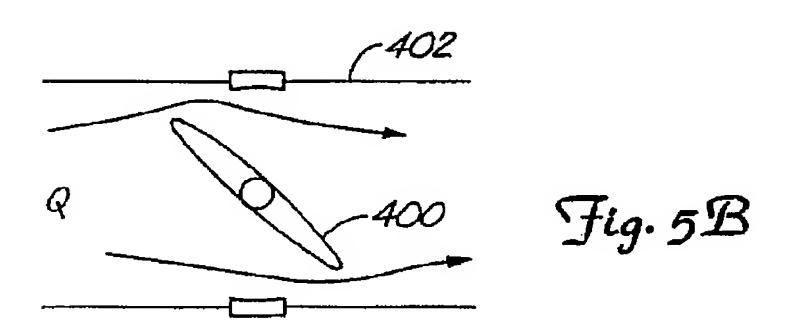


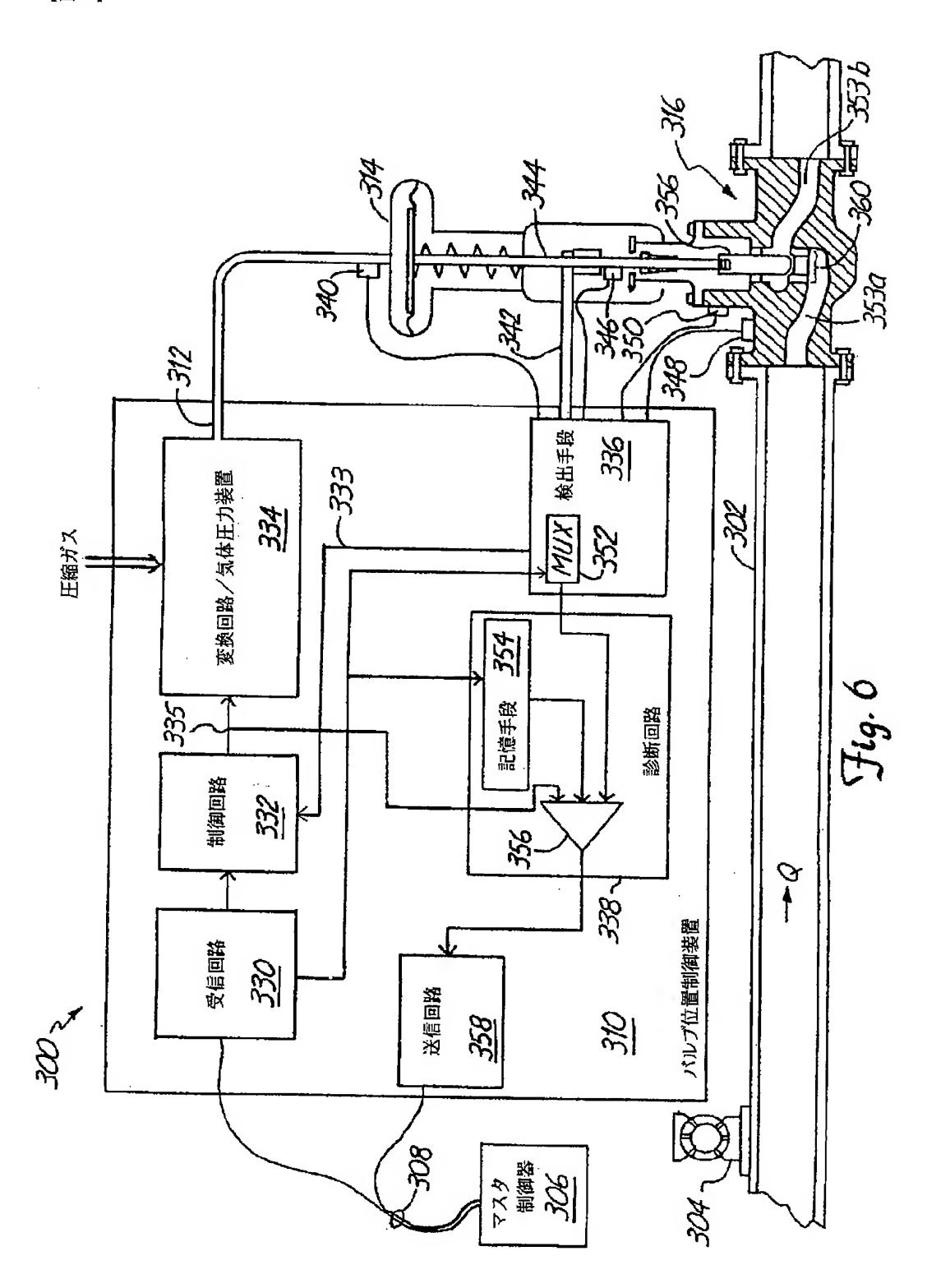
【図4】



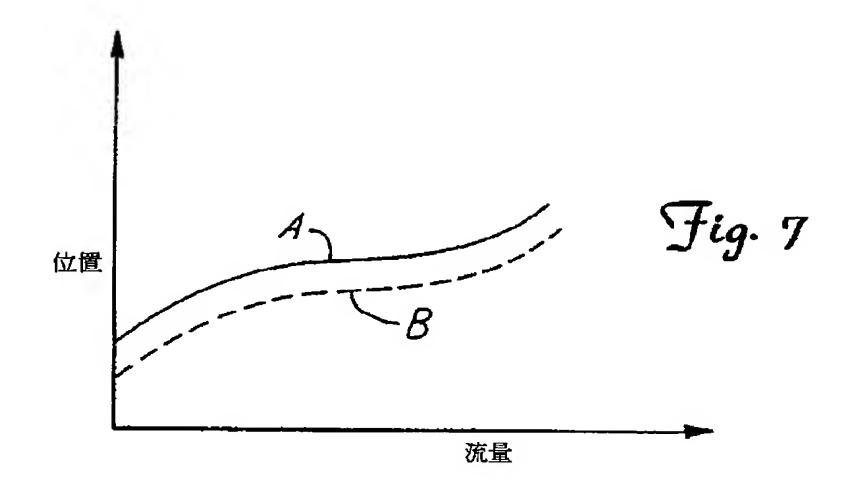
【図5】



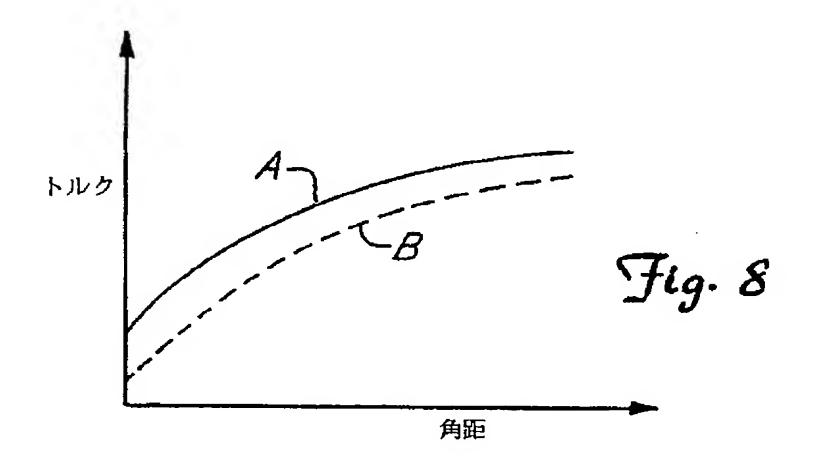


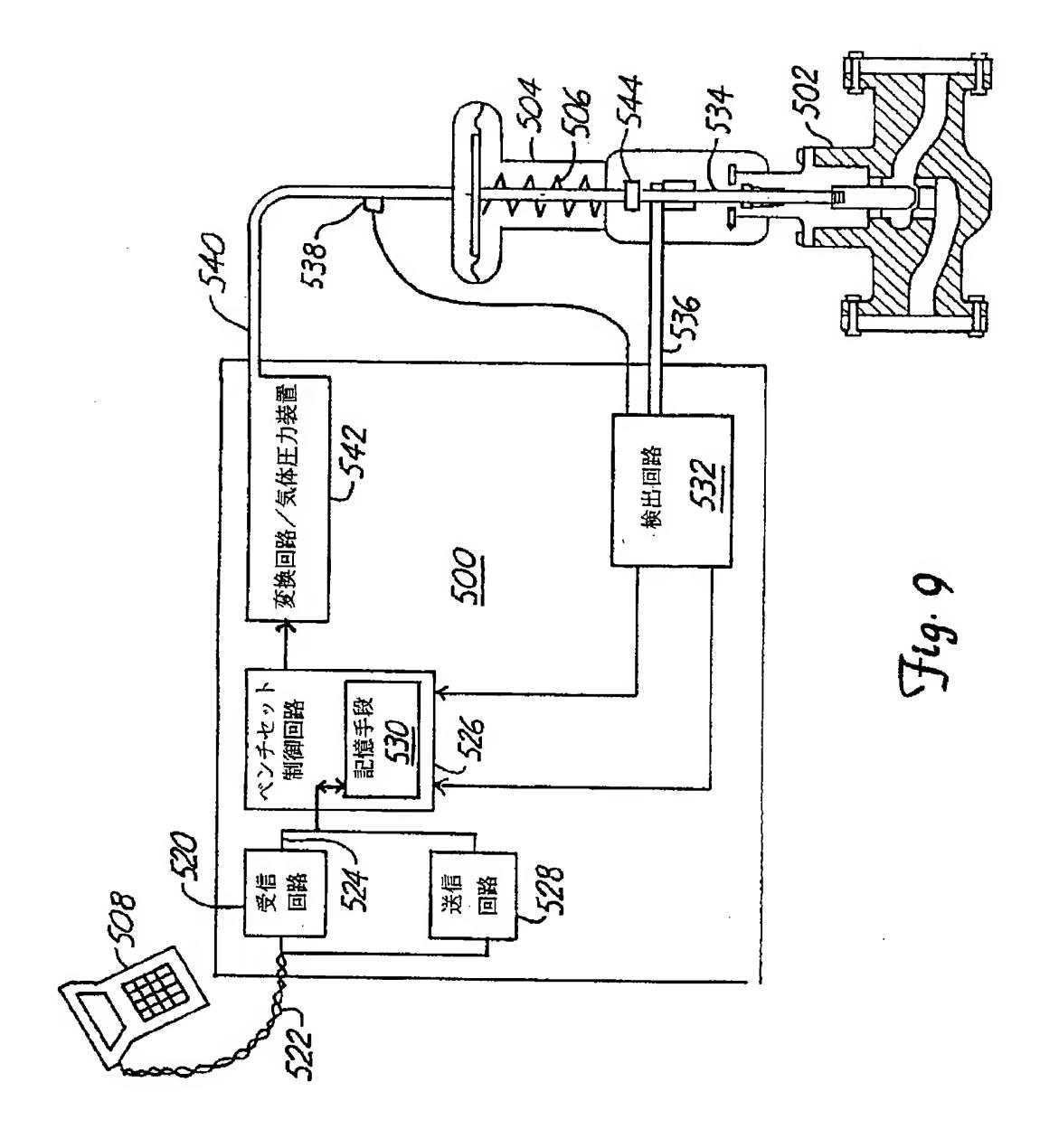


【図7】



【図8】





【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Interna, sal Application No PCT/US 94/07914 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G 05 D 16/00 According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 6 B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G 05 D,F 15 B,G 01 F Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Y US, A, 4 585 029 1,2,8, (HARDING) 29 April 1986 9,11, (29.04.86),13,22 figs; abstract; column 2, lines 24-66; column 3, line 16 - column 4, line 24. figs; abstract; claims. Α 7,12, 14-18, 24,25 US, A, 4 672 997 Y 1,2,8, (LANDIS) 16 June 1987 9,11, (16.06.87), 13,22 fig. 1-6; abstract; column 3, lines 40-63. Α figs; abstract; claims. 7, 14-17, 24,25 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. * Special categories of cited documents: Inter document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but called to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international 'X' document of particular relevance; the claimed invention filing date cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority daim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention example be considered to involve an inventive step when the document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docuother means ments, such combination being obvious to a person doiled in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 21 November 1994 · 14 12 54 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Ripwik Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni. KRAL e.h. Fax: (+31-70) 340-3016

Form PCT/ISA/218 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No PCT/US 94/07914

C.(Continu:	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *		Relevant to claim No.
A	US, A, 4 164 167 (IMAI) 14 August 1979 (14.08.79), fig. 4,6,8; abstract; column 7, line 64 - column 9, line 54.	1,3-8, 10, 13-16, 22-25
A	US, A, 2 769 943 (MATTHEWS) 06 November 1956 (06.11.56), figs; column 4, lines 4-7.	1.4.7, 8,11, 13

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

フロントページの続き

(72)発明者 ウォリアー,ジョゲシュアメリカ合衆国 55317 ミネソタ州、チャンハッセン、フロンティア トレイル 7423